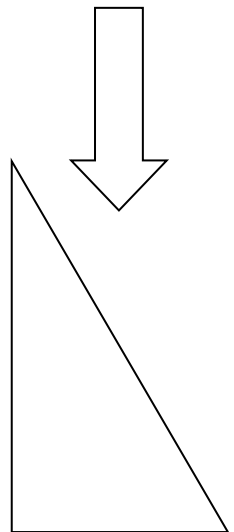
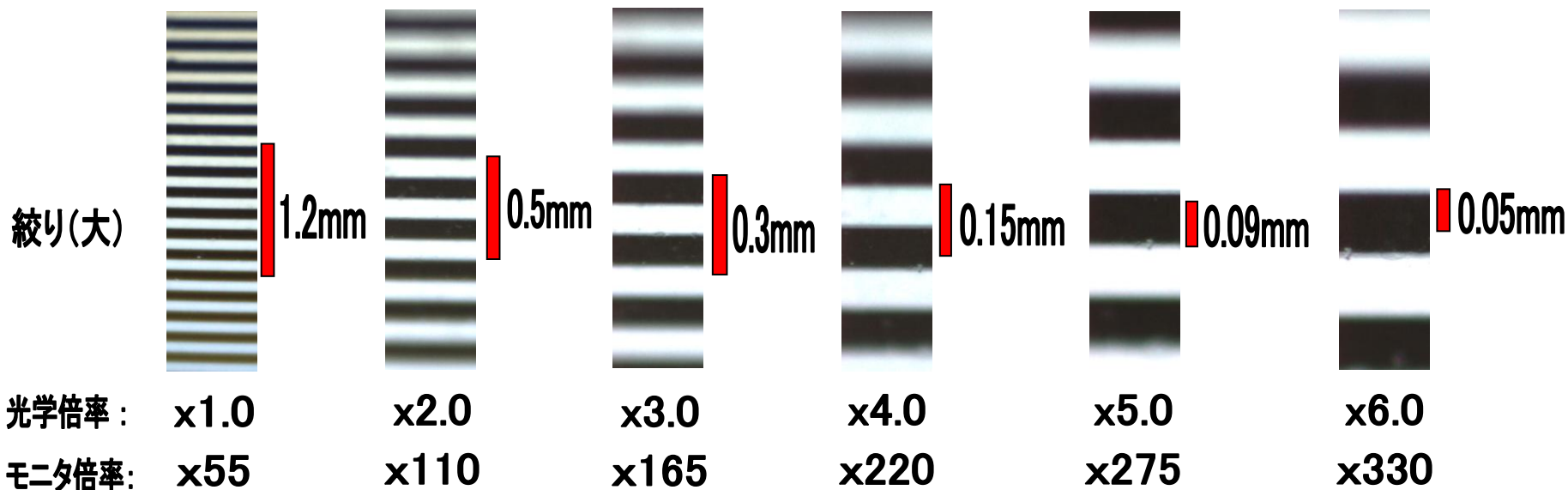


マイクロSCOPE SKM-Z200C-PC 被写界深度

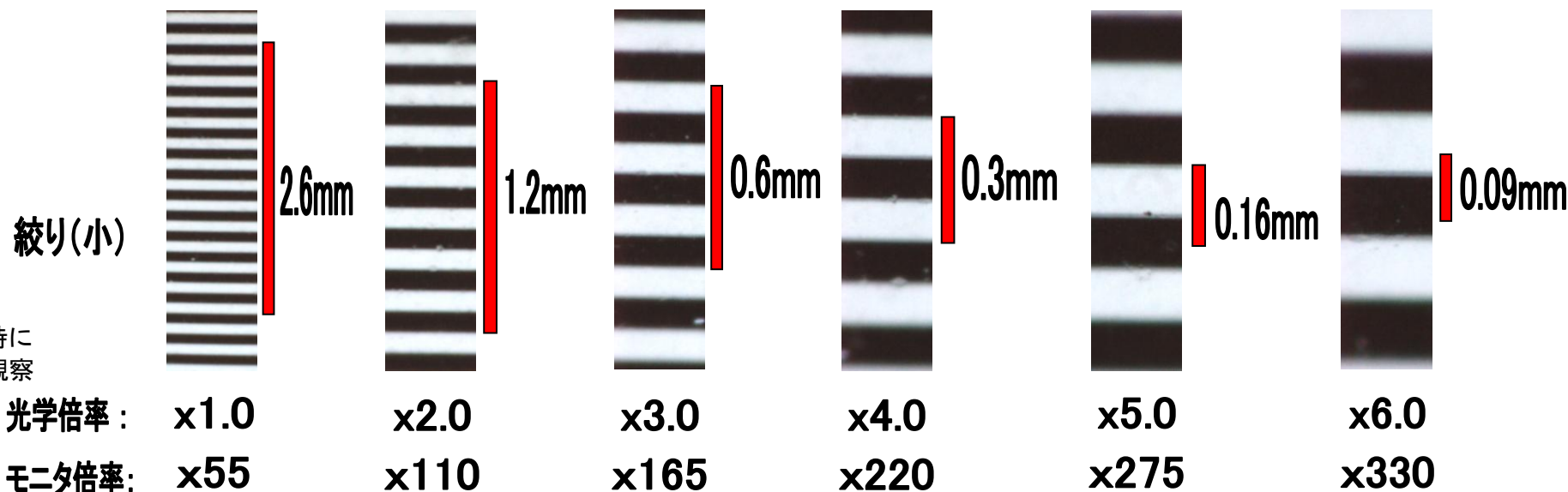


スケール測定方法

上図の様に観察した時に
0.1mm幅になる線を観察
して測定



絞りを大きく開いたとき



絞りを小さく開いたとき